

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadania zákazky postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Medzinárodné laserové centrum (MLC)
Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 31780296
Telefón: 02/65421575
Kontaktná osoba: Jozef Chovan
e-mail: chovan@ilc.sk

2. Názov predmetu zákazky

Dodanie prevádzkového materiálu - terče a substráty

3. Opis predmetu zákazky:

Dodanie prevádzkového materiálu - terče a substráty uvedeného v prílohe tejto výzvy

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

17 519,28 EUR bez DPH

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk:

cena za predmet zákazky celkom bez DPH.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bez DPH za zrealizovanie predmetu zákazky.

6. Miesto a termín na predloženie ponúk:

do 31. 10. 2014.

Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, sekretariát riaditeľa alebo na e-maily ilc@ilc.sk a chovan@ilc.sk

7. Ďalšie informácie:

Cena predmetu zákazky musí byť uvedená v eurách v členení:

cena bez DPH	v €
sadzba DPH	v %
výška DPH	v €
cena s DPH	v €.

Financovanie a fakturácia:

Obstarávateľ neposkytne preddavok. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj a projektu ŠF EU Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre

elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb s ITMS kódom 26240220072, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Dohodnutá cena vrátane DPH bude dodávateľovi uhradzovať na základe predloženej faktúry s 60-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia obstarávateľovi. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu.

8. Spôsob vzniku záväzku:

- na základe podpisu kúpnej zmluvy a následnej fakturácie

9. Miesto a termín dodania:

Miesto:

Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava.

Termín dodania:

do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie.

V Bratislave 16. 10. 2014

Medzinárodné
Laserové Centrum
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
Slovenská republika ②
IČO: 317 80 296


.....
prof. Ing. František Uherek, PhD.
riaditeľ MLC

Opis predmetu zakázky
Dodanie prevádzkového materiálu - terče a substráty s minimálnymi parametrami
a množstvami uvedenými v nasledovnej tabuľke

Položka	Opis	Mj	Počet
1	Goodfellow - Zinc Oxide Sputtering Target doped with 1.00 % (weight ratio) Ga ₂ O ₃ (Please, fine grained if it is possible, optimised for Pulsed Laser Deposition) Thickness : 5.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
2	Goodfellow - Zinc Oxide Sputtering Target doped with 0.15 % (weight ratio) Al ₂ O ₃ (Please, fine grained if it is possible, optimised for Pulsed Laser Deposition) Thickness : 5.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
3	Goodfellow - Zinc Oxide Sputtering Target doped with 2.00 % (weight ratio) Al ₂ O ₃ (Please, fine grained if it is possible, optimised for Pulsed Laser Deposition) Thickness : 5.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
4	Goodfellow - Cobalt sputtering target Purity 99.9 % Thickness : 1.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
5	Goodfellow -Zirconium sputtering target Purity 99.2 % Thickness : 1.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
6	Goodfellow - Iridium sputtering target Purity 99.9 % Thickness : 1.0 mm Size (diameter) : 25 mm	ks	1
7	Goodfellow - Sapphire plates Dimensions: 10 x 10 x 0.5 mm Orientation: c – orientation (0001) Both sides optically polished	ks	50
8	Goodfellow - Fused Silica plates Dimensions: 10 x 10 x 0.5 mm Both sides optically polished	ks	50
9	Goodfellow -Consumables for sputter coater Cressington 208HR (coater targets) Pt/Pd target Composition: 80% / 20% Diameter 57mm x thickness 0.1 mm	ks	1
10	Goodfellow - Consumables for sputter coater Cressington 208HR (coater targets)ň Au target Purity: 99.95 % Diameter: 57mm x thickness 0.1 mm	ks	1
11	Goodfellow - Consumables for sputter coater Cressington 208HR (coater targets) Ni target Purity: 99.99 % Diameter: 57mm x thickness 0.1 mm	ks	1
12	Goodfellow - Consumables for sputter coater Cressington 208HR (coater targets) Ag target Purity: 99.99 % Diameter: 57mm x thickness 0.1 mm	ks	1

13	Consumable parts for our Secondary Ion Mass spectroscope. This is the device made by Ion-TOF GmbH, Germany Bismuth Emitter: Bi – Part number 165:14925 from Ion-TOF GmbH, Germany (consumable part for Liquid metal ion gun with high resolution).	ks	1
14	Consumable parts for our Secondary Ion Mass spectroscope. This is the device made by Ion-TOF GmbH, Germany Optical stack for field emission Bi cluster source (25kV version), refurbished - 165:19550	ks	1
15	Consumable parts for our Secondary Ion Mass spectroscope. This is the device made by Ion-TOF GmbH, Germany Beam aperture for LMIG suppressor (version 2) - 165:14626	ks	1
16	Si substrate for PECVD deposition with thermal SiO ₂ layer at top. The following parameters should has: Substrate diameter: 100mm Substrate thickness <550um Thickness of SiO ₂ layer 10um The surface roughness of thermal SiO ₂ layer <10A Orientation <100> Double side polished	ks	10